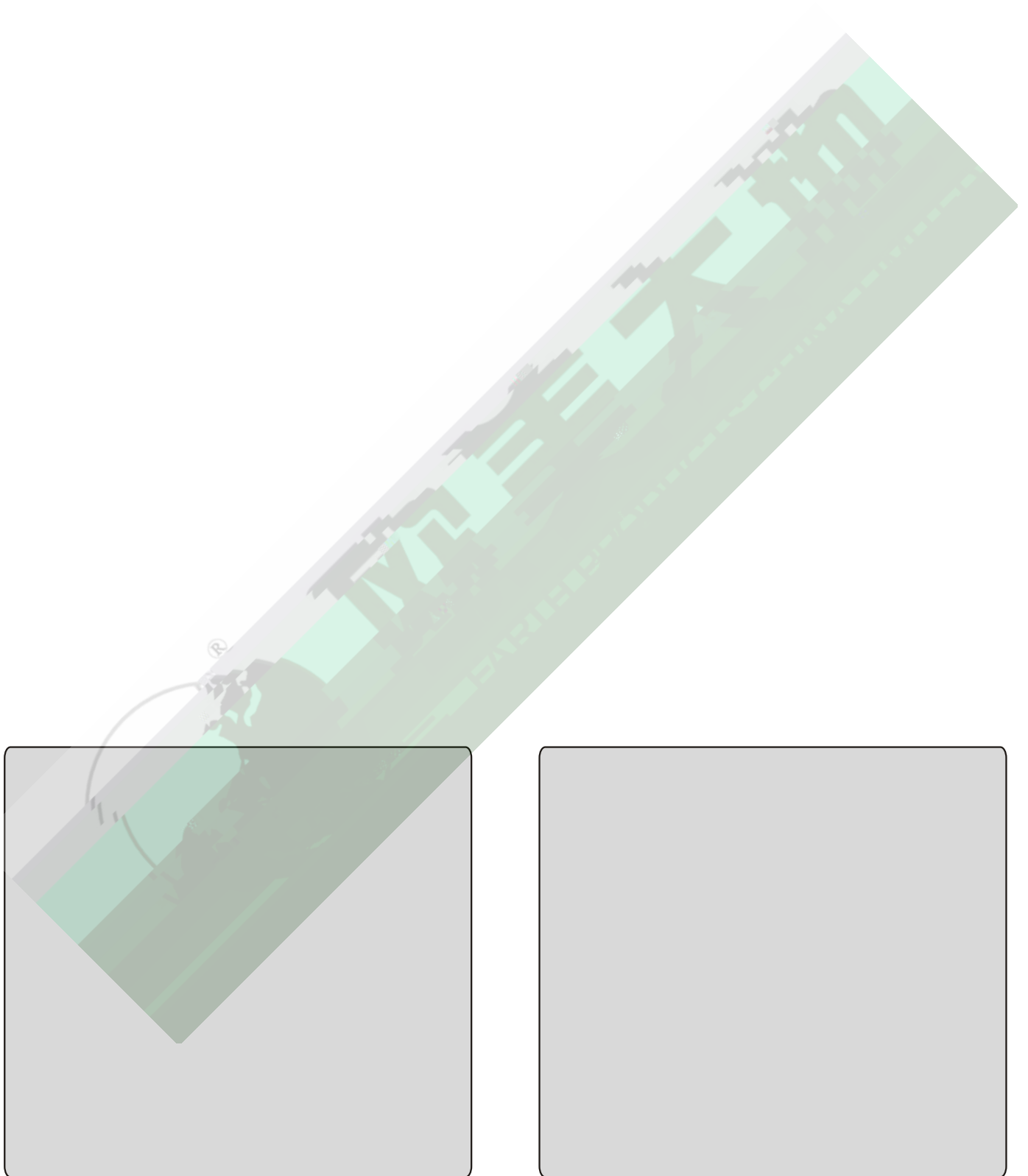


情况下，轴向变形的测量是基于试样帽和底座

于不断开发，技术

5100



由于不断开发，